

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第4区分
【発行日】平成17年10月20日(2005.10.20)

【公開番号】特開2000-48384(P2000-48384A)
【公開日】平成12年2月18日(2000.2.18)
【出願番号】特願平10-211340
【国際特許分類第7版】

G 1 1 B 7/095

【F I】

G 1 1 B 7/095 G

G 1 1 B 7/095 B

【手続補正書】
【提出日】平成17年6月23日(2005.6.23)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 1 1
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0 0 1 1】

一方、高NA化に伴い、焦点深度が浅くなるため光ディスク基板に許される面ぶれの大きさは、いっそう厳しい値が要求されるようになっている。この問題に対応して、ディスク基板の面ぶれを正確に測定し、要求にあったディスク基板を抽出する必要に迫られている。